DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

\*\*Image available\*\* 02992317

ACTIVE MATRIX PANEL

PUB. NO.:

01-289917 [JP 1289917 A]

PUBLISHED:

November 21, 1989 (19891121)

INVENTOR(s): MISAWA TOSHIYUKI

OSHIMA HIROYUKI

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.:

63-119919 [JP 88119919]

FILED:

May 17, 1988 (19880517)

INTL CLASS:

[4] G02F-001/133; G09F-009/30; H01L-027/12; H01L-029/78

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R097 (ELECTRONIC MATERIALS --Metal Oxide Semiconductors, MOS); R100 (ELECTRONIC MATERIALS -- Ion Implantation) JOURNAL: Section: P, Section No. 1004, Vol. 14, No. 72, Pg. 16, February 09, 1990 (19900209)

## **ABSTRACT**

PURPOSE: To obtain a high-accuracy compact and reliable active matrix panel by providing thin film transistors (TR) which constitute a picture element matrix with the same section structure with a P or N type thin film TR. CONSTITUTION: The picture element matrix 22 includes source lines 26-28 connected to a source line driver circuit 12, gate lines 24 and 25 connected to a gate line driver circuit 21, and picture elements 32 and 33 formed at intersections of the source lines and gate lines. A picture element includes a thin film TR TFT29 and a liquid crystal cell 30, which consists of a picture element electrode and a counter electrode 31. The thin films TR 29 which constitute the picture element matrix 22 have the same section structure with one of P type thin film TRs and N type thin TRs which constitute a gate line driver circuit and a source line driver circuit. Consequently, the high- accuracy compact and reliable active matrix panel is obtained.

# DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008076583

\*\*Image available\*\*

WPI Acc No: 1989-341695/198947

Related WPI Acc No: 1994-250787; 1994-256791; 1994-295914; 1997-538775;

1997-538776; 1997-538777; 1998-116219; 1998-116220; 1998-116221;

1998-116222; 1998-116223; 1998-155368; 1998-164764; 1998-254300;

1999-513494; 1999-513495; 1999-513496; 1999-513497; 1999-513498;

1999-513499; 1999-513500; 1999-513501

# Active matrix CCD panel for CRT - has drive circuits on common substrate, with each picture element including single thin film transistor

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP (SHIH ); SEIKO EPSON CO LTD (SHIH )

Inventor: MISAWA T; OSHIMA H; HIROYUKI O; TOSHIYUKI M

Number of Countries: 008 Number of Patents: 037

Patent Family:

| Patent No   | Kind       | Date     | Applicat No | Kind       | Date V    | Veek   |   |
|-------------|------------|----------|-------------|------------|-----------|--------|---|
| EP 342925   | Α          | 19891123 | EP 89304929 | Α          | 19890516  | 198947 | В |
| JP 1289917  | Α          | 19891121 | JP 88119919 | Α          | 19880517  | 199001 |   |
| US 5250931  | Α          | 19931005 | US 89351758 | Α          | 19890515  | 199341 |   |
| US 5274279  | Α          | 19931228 | US 89351758 | Α          | 19890515  | 199401 |   |
|             |            |          | US 92923752 | Α          | 19920731  |        |   |
| US 5341012  | Α          | 19940823 | US 89351758 | Α          | 19890515  | 199433 |   |
|             |            |          | US 92923751 | Α          | 19920731  |        |   |
| EP 342925   | B1         | 19941228 | EP 89304929 | Α          | 19890516  | 199505 |   |
| DE 68920200 | E          | 19950209 | DE 620200   | _ <b>A</b> | _19890516 | 199511 |   |
|             |            |          | EP 89304929 | Α          | 19890516  |        |   |
| KR 9409074  | B1         | 19940929 | KR 895609   | Α          | 19890428  | 199635 |   |
| KR 9410107  | <b>B</b> 1 | 19941021 | KR 8911609  | Α          | 19890428  | 199637 |   |
| KR 9504739  | B1         | 19950506 | KR 895609   | Α          | 19890428  | 199702 |   |
|             |            |          | KR 9411607  | Α          | 19940525  |        |   |
| US 5583347  | Α          | 19961210 | US 89351758 | Α          | 19890515  | 199704 |   |
|             |            | •        | US 92924695 | Α          | 19920731  | •      |   |
| •           |            |          | US 93142892 | Α          | 19931025  |        |   |
|             |            | •        | US 95402376 | Α          | 19950313  |        |   |
|             |            |          |             |            |           |        |   |

|   |             |            |            | •           |                           |          |        |   |     |     |   |
|---|-------------|------------|------------|-------------|---------------------------|----------|--------|---|-----|-----|---|
|   |             |            |            |             |                           |          |        |   |     |     |   |
|   | JP 9329811  | Α          | 19971222   | JP 9725687  | Α                         | 19880517 | 199810 | N |     | •   |   |
|   |             |            |            | JP 9754889  | Α                         | 19880517 |        |   |     |     |   |
|   | US 5714771  | Α          | 19980203   | US 89351758 | Α                         | 19890515 | 199812 |   |     |     | • |
| • |             | - ,        |            | US 92924695 | Α                         | 19920731 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 93142892 | Α                         | 19931025 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 95402376 | Α                         | 19950313 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 96721222 | Α                         | 19960926 |        |   |     |     |   |
|   | JP 10010584 | Α          | 19980116   | JP 9725686  | Α                         | 19880517 | 199813 | N |     | •   |   |
|   |             |            | •          | JP 9754888  | Α                         | 19880517 |        |   |     |     |   |
|   | JP 10026776 | Α          | 19980127   | JP 9754889  | Α                         | 19880517 | 199814 | N |     |     |   |
|   |             |            |            | JP 9770278  | Α                         | 19880517 |        |   |     |     |   |
|   | JP 10039337 | Α          | 19980213   | JP 88119919 | Α                         | 19880517 | 199817 |   |     |     |   |
|   |             |            |            | JP 9725681  | Α                         | 19880517 |        |   | •   |     |   |
|   | JP 10039338 | Α          | 19980213   | JP 88119919 | Α                         | 19880517 | 199817 |   |     |     |   |
|   |             |            |            | JP 9725684  | A                         | 19880517 |        |   | )   |     |   |
|   | US 5754158  | Α          | 19980519   | US 89351758 | Α                         | 19890515 | 199827 | , |     | • . |   |
|   | <b></b>     |            |            | US 92924695 | A                         | 19920731 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 93142892 | Α                         | 19931025 |        |   |     |     |   |
|   | •           |            | •          | US 95402376 | Α                         | 19950313 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 95462275 | Α                         | 19950605 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 97877469 | Α                         | 19970617 |        |   |     |     |   |
|   | US 5780872  | Α          | 19980714   | US 89351758 | $\mathbf{A}_{\mathbf{A}}$ | 19890515 | 199835 | 5 | • • |     |   |
|   |             |            |            | US 92924695 | Α                         | 19920731 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 93142892 | Α                         | 19931025 |        |   |     |     | • |
|   |             |            |            | US 95402376 | Α                         | 19950313 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 95439411 | A_                        | 19950511 |        | - |     |     |   |
|   |             |            |            | US 97792228 | Α                         | 19970131 |        | : |     |     |   |
|   | US 5811837  | Α          | 19980922   | US 89351758 | Α                         | 19890515 | 199845 | 5 |     |     |   |
|   |             |            |            | US 92924695 | Α                         | 19920731 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 93142892 | Α                         | 19931025 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | US 95402376 | Α                         | 19950313 |        |   |     |     |   |
|   |             |            | •          | US 95437872 | Α                         | 19950509 |        |   | •   |     |   |
|   | KR 9514502  | B1         | 19951202   | KR 895609   | Α                         | 19890428 | 19990  | 3 |     |     |   |
|   |             |            |            | KR 9411608  | Α                         | 19940525 |        |   |     |     |   |
|   |             |            |            | KR 9521244  | Α                         | 19950714 |        |   |     |     | • |
|   | KR 9601506  | <b>B</b> : | 1 19960131 | KR 895609   | . A                       | 19890428 | 19990  | 8 |     |     |   |

. . .

| $q = 0$ $q = \frac{e}{e}$ |            |          |          |             |            | ·        |        |   |   |   |  |
|---------------------------|------------|----------|----------|-------------|------------|----------|--------|---|---|---|--|
|                           |            | ,        |          |             | •          |          |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          |             |            |          |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          |             |            | 10000515 |        |   |   |   |  |
|                           | US 5591990 | Α        | 19970107 | US 89351758 | A          | 19890515 | 199708 |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 92924695 | A          | 19920731 |        |   |   | • |  |
|                           |            | · .      |          | US 93142892 | A          | 19931025 |        | - | * |   |  |
| •                         |            |          |          | US 95402376 | Α          | 19950313 |        | • |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 95461409 | A          | 19950605 |        |   |   |   |  |
|                           | US 5341012 | B1       | 19970204 | US 89351758 | Α          | 19890515 | 199711 |   |   |   |  |
|                           |            |          | •        | US 92923751 | · <b>A</b> | 19920731 |        |   |   |   |  |
| ·                         | US 5616936 | Α        | 19970401 | US 89351758 | Α          | 19890515 | 199719 |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 92924695 | Α          | 19920731 |        |   |   |   |  |
| ٠                         |            |          |          | US 93142892 | Α          | 19931025 |        |   |   |   |  |
|                           | •          |          |          | US 95402054 | Α          | 19950310 |        |   |   |   |  |
|                           | US 5648685 | <b>A</b> | 19970715 | US 89351758 | A          | 19890515 | 199734 |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 92924695 | Α          | 19920731 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 93142892 | Α          | 19931025 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 95402376 | A          | 19950313 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 95439411 | Α          | 19950511 |        |   |   |   |  |
|                           | US 5656826 | Α        | 19970812 | US 89351758 | Α          | 19890515 | 199738 |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 92924695 | A          | 19920731 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 93142892 | Α          | 19931025 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 95402376 | Α          | 19950313 |        |   |   |   |  |
| ,                         |            |          |          | US 95412189 | Α          | 19950328 |        |   |   |   |  |
|                           | US 5677212 | Α        | 19971014 | US 89351758 | Α          | 19890515 | 199747 |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 92924695 | Α          | 19920731 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 93142892 | Α          | 19931025 |        |   |   |   |  |
|                           |            | -        |          | US 95402376 | Α          | 19950313 |        |   |   |   |  |
|                           |            |          |          | US 95454733 | . A        | 19950531 |        |   |   |   |  |
|                           | JP 9325368 | Α        | 19971216 | JP 88119919 | Α          | 19880517 | 199809 | : |   |   |  |
|                           |            |          |          | JP 9725682  | Α          | 19880517 |        |   |   |   |  |
|                           | JP 9325369 | Α        | 19971216 | JP 88119919 | Α          | 19880517 | 199809 |   |   |   |  |
| •                         |            |          |          | JP 9725683  | Α          | 19880517 |        |   |   |   |  |
|                           | JP 9325370 | Α        | 19971216 | JP 88119919 | Α          | 19880517 | 199809 |   |   |   |  |
|                           | 01 30200.0 |          |          | JP 9725686  | Α          | 19880517 |        |   |   |   |  |
|                           | JP 9325371 | Α        | 19971216 | JP 88119919 | . <b>A</b> | 19880517 | 199809 |   |   |   |  |
|                           |            | • •      |          | JP 9725687  | Α          | 19880517 |        |   |   |   |  |
|                           | JP 9329810 | Α        | 19971222 | JP 88119919 | Α          | 19880517 | 199810 |   |   |   |  |
|                           | JI /J2/UIU | 4.1      |          | JP 9725685  | A          | 19880517 |        |   |   |   |  |
| i                         |            |          |          | 02 9.2000   |            |          |        |   |   |   |  |
| i                         |            |          |          |             |            | ٠        |        | , |   |   |  |
|                           |            |          |          |             |            |          |        |   |   |   |  |

|             |    |          | KR 9411608  | Α            | 19940525 |        |   |
|-------------|----|----------|-------------|--------------|----------|--------|---|
| US 5904511  | Α  | 19990518 | US 89351758 | Α            | 19890515 | 199927 | , |
|             |    |          | US 92924695 | Α            | 19920731 |        |   |
|             |    |          | US 93142892 | . A          | 19931025 |        |   |
|             |    | •        | US 95402376 | Α            | 19950313 |        |   |
|             |    |          | US 95454733 | Α            | 19950531 |        |   |
|             |    |          | US 97823130 | $\mathbf{A}$ | 19970325 |        |   |
| SG 63566    | A1 | 19990330 | SG 962894   | Α            | 19890516 | 199932 | 2 |
| JP 11237647 | Α  | 19990831 | JP 9754888  | Α            | 19880517 | 199946 | N |
|             |    |          | JP 98332648 | Α            | 19880517 |        | • |
| JP 11237643 | Α  | 19990831 | JP-9754888  | $\mathbf{A}$ | 19880517 | 199946 | N |
|             |    |          | JP 98332647 | · · A - ·    | 19880517 |        |   |
|             |    |          |             | •            |          |        |   |

Priority Applications (No Type Date): JP 88119919 A 19880517; JP 9725682 A 19880517; JP 9725683 A 19880517; JP 9725686 A 19880517; JP 9725687 A 19880517; JP 9725685 A 19880517; JP 9754889 A 19880517; JP 9754888 A 19880517; JP 9770278 A 19880517; JP 9725681 A 19880517; JP 9725684 A 19880517; JP 98332647 A 19880517; JP 98332648 A 19880517

Cited Patents: Jnl.Ref; A3...9036; EP 239958; GB 2070857; No-SR.Pub; 00 3Jnl.Re

### Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

EP 342925 A E 1

Designated States (Regional): FR GB NL

US 5250931 A 36 G09G-003/20

US 5274279 - A - 24 H03K-019/094 Div ex application US 89351758

US 5341012 A 25 H01L-027/01 Div ex application US 89351758

Div ex patent US 5250931

EP 342925 B1 E 32 G02F-001/133

Designated States (Regional): DE FR GB NL

DE 68920200 E G02F-001/133 Based on patent EP 342925

KR 9504739 B1 G02F-001/136 Div ex application KR 895609

US 5583347 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758

Cont of application US 92924695

Cont of application US 93142892

Div ex patent US 5250931

| US 5591990 A 28 H01L-027/13 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 89351758 Div ex patent US 5250931 US 5616936 A 27 H01L-027/13 Div ex application US 89351758 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Cont of application US 93602376 Div ex patent US 5250931 US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 93951758 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 9395402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93951758 Cont of application US 9395402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93951758 Cont of applicat |
|--|
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 9351758 Div ex patent US 5250931 Div ex patent US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex patent US 5250931 Div ex patent US 93142892 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 99342892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 939402376 Div ex application US 93942892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 9342892 Cont of patent US 5583347 Div ex patent US 550931 Cont of patent US 5583347 Div ex patent US 550931 Cont of patent US 5583347 Div ex pat |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931  US 5616936 A 27 H011_027/01 Div ex application US 89351758 Div ex application US 89351758 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931  US 5648685 A 26 H011_029/41 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Cont of application US 93402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93942893 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93442892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93442892 Cont of patent US 5583347 Div ex patent US 5583347 Div ex patent US 5593347 Div ex patent US 5583347 Div ex patent |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 89351758 Div ex patent US 5250931 Div ex patent US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 99342895 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93142892 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 939402376 Div ex application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Div ex patent US 5250931 Div  |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Div ex application US 9351758 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 9351758 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 9351758 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 939142892 Div ex patent US 5250931 Div ex patent US 93142892 Cont of application US 939402376 Div ex application US 939402376 Div ex application US 939402376 Div ex application US 9394695 Cont of application US 9394695 Cont of application US 9394695 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93402376 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 550931 Cont of application US 93402376 Div ex patent US 550931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 550931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 5583347 Div e |
| Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5341012 B1 2 H01L-027/01 Div ex application US 89351758 Div ex patent US 5250931  US 5616936 A 27 H01L-027/13 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93934695 Cont of application US 89351758 Cont of application US 93942892 Div ex application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93402376 Div ex application US 92924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 93942892 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93942892 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 939402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 93142892 Cont of application  |
| Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 89351758 Div ex application US 89351758 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 93142892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 9342892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex patent US 55833 |
| Div ex patent US 5250931  US 5341012. B1 2 H01L-027/01 Div ex application US 89351758 Div ex application US 89351758 Div ex patent US 5250931  US 5616936 A 27 H01L-027/13 Div ex application US 993142892 Div ex patent US 5250931  US 5648685 A 26 H01L-029/41 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93931758 Cont of application US 93931758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93931758 Cont of application US 9342892 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 9342892 Cont of application US 89351758 Cont of application US 9342892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 9342892 Cont of application US 98402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 98419919 Div ex application JP 88119919   |
| US 5341012 B1 2 H01L-027/01 Div ex application US 89351758 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Div ex application US 93142892 Cont of application US 934242895 Cont of application US 934242892 Cont of application US 9342276 Div ex patent US 5250931 US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 9342892 Cont of application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 9342892 Cont of application US 93402376 Div ex application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 93402376 Div ex application US 95402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 95402376 Div ex application US 988119919 Div ex application JP 88119919  |
| Div ex patent US 5250931  US 5616936 A 27 H01L-027/13 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931  US 5648685 A 26 H01L-029/41 Div ex application US 93142892 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex application US 95402376 Div ex application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 95402376 Div ex application US 93142892 Cont of application US 93402376 Div ex application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5580347 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5580347 Div ex patent US 583347 Div ex application JP 88119919  |
| US 5616936 A 27 H01L-027/13 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 92924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex paten |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931 Div ex application US 92924695 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 93931758 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347 Div ex patent US 583347 Div ex application JP 88119919   |
| Cont of application US 93142892 Div ex patent US 5250931  US 5648685 A 26 H01L-029/41 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 9351758 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 93924695 Cont of application US 93924695 Cont of application US 9392376 Div ex application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 9342892 Div ex application US 9342892 Div ex application US 9342892 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 9342892 Div ex appl |
| Div ex patent US 5250931  US 5648685 A 26 H01L-029/41 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347 Div ex application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 89351758 Cont of application US 9342892 Cont of application US 9342892 Cont of application US 93402376 Div ex application US 93402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 93402376 Div ex application US 93402 |
| US 5648685 A 26 H01L-029/41 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex application US 98951758 Cont of application US 98951758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex patent US 5583347 Div ex patent US 5583347 Div ex patent US 583347 Div ex application US 98119919 Div ex ap |
| Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  US 5677212 A 26 H01L-021/336 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5550931 Cont of patent US 5583347  US 5677212 A 26 H01L-021/336 Div ex application US 89351758 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| Div ex patent US 5250931  US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758  Cont of application US 92924695  Cont of application US 95402376  Div ex patent US 5250931  Cont of application US 95402376  Div ex patent US 5583347  Div ex application US 89351758  Cont of application US 89351758  Cont of application US 92924695  Cont of application US 92924695  Cont of application US 93142892  Cont of application US 93142892  Cont of application US 95402376  Div ex patent US 5583347  Div ex application US 95402376  Div ex application US 9583347  Div ex application JP 88119919  JP 9325369 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| US 5656826 A 27 H01L-029/786 Div ex application US 89351758  |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5550931 Cont of patent US 5583347  Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5583347  Div ex patent US 5583347  Div ex application JP 88119919  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  Div ex patent US 5583347  Div ex application JP 88119919  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  US 5677212 A 26 H01L-021/336 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  US 5677212 A 26 H01L-021/336 Div ex application US 89351758 Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Cont of patent US 5583347  Div ex application US 92924695  Cont of application US 93142892  Cont of application US 95402376  Div ex patent US 5250931  Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| US 5677212 A 26 H01L-021/336 Div ex application US 89351758  Cont of application US 92924695  Cont of application US 93142892  Cont of application US 95402376  Div ex patent US 5250931  Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| Cont of application US 92924695 Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Cont of application US 93142892 Cont of application US 95402376 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Cont of application US 95402376  Div ex patent US 5250931  Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325369 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325369 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919 JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| Cont of patent US 5583347  JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325369 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| JP 9325368 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325369 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| JP 9325369 A 20 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| JP 9325370 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
| JP 9325371 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919   |
| JP 9329810 A 19 G02F-001/136 Div ex application JP 88119919  |
|  |
| TD 0220011 A 19 GO2F-001/136 Div ex application IP 9725687   |
| JP 9329811 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 9725687   |
| US 5714771 A 28 H01L-029/786 Div ex application US 89351758  |
| Cont of application US 92924695  |
|  |
| ,  |

|   |    |                 | •                               |     |
|---|----|-----------------|---------------------------------|-----|
| •                                       |    |                 |                                 |     |
|   |    | •               |                                 | •   |
|   |    |                 |                                 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 93142892 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 95402376 |     |
|   |    |                 | Div ex patent US 5250931        |     |
|   |    |                 | Cont of patent US 5583347       | •   |
| JP 10010584                             | Α  | 19 G02F-001/136 | Div ex application JP 9725686   |     |
| JP 10026776                             | Α  | 18 G02F-001/136 | Div ex application JP 9754889   |     |
| JP 10039337                             | Α  | 20 G02F-001/136 | Div ex application JP 88119919  | •   |
| JP 10039338                             | Α  | 19 G02F-001/136 | Div ex application JP 88119919  | ·   |
| US 5754158                              | A  | G09G-003/36     | Div ex application US 89351758  |     |
| ,                                       |    |                 | Cont of application US 92924695 | • . |
|   |    |                 | Cont of application US 93142892 |     |
| a.                                      |    |                 | Cont of application US 95402376 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 95462275 |     |
|   |    |                 | Div ex patent US 5250931        |     |
|   | •  |                 | Cont of patent US 5583347       |     |
| US 5780872                              | Α  | H01L-029/786    | Div ex application US 89351758  |     |
| 000,000.                                | 2  |                 | Cont of application US 92924695 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 93142892 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 95402376 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 95439411 |     |
|   |    |                 | Div ex patent US 5250931        |     |
|   |    |                 | Cont of patent US 5583347       |     |
|   |    |                 | Cont of patent US 5648685       |     |
| US 5811837                              | Α  | H01L-029/786    | Div ex application US 89351758  |     |
| • |    |                 | Cont of application US 92924695 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 93142892 |     |
|   |    | ·               | Cont of application US 95402376 | •   |
|   |    |                 | Div ex patent US 5250931        |     |
|   |    |                 | Cont of patent US 5583347       |     |
| KR 9514502                              | B1 | G02F-001/133    | Div ex application KR 895609    |     |
|   |    |                 | Div ex application KR 9411608   |     |
| KR 9601506                              | B1 | G02F-001/136    | Div ex application KR 895609    |     |
| US 5904511                              | A  | H01L-021/336    | Div ex application US 89351758  | •   |
| 00 00 01                                |    |                 | Cont of application US 92924695 |     |
|   |    | •               | Cont of application US 93142892 |     |
|   |    |                 | Cont of application US 95402376 | •   |

Div ex application US 95454733 Div ex patent US 5250931 Cont of patent US 5583347 Div ex patent US 5677212

JP 11237647 A 18 G02F-001/136 Div ex application JP 9754888

JP 11237643 A 18 G02F-001/1345 Div ex application JP 9754888

KR 9409074 B1 G02F-001/133

KR 9410107 B1 G02F-001/133

SG 63566 A1 H01L-027/12

Abstract (Basic): EP 342925 A

A liquid crystal display having an active matrix panel consisting of a picture element matrix (22) mounted on a transparent substrate also includes multiple gate lines (24), multiple source lines (26) and multiple picture elements (33) including a thin film transistor. A gate line drive circuit (21) and a source line drive circuit (12) each comprise multiple thin film transistors all mounted on the transparent substrate. The thin film transistors of the picture element matrix have a similar cross sectional structure to certain of the thin film transistors of the one of the gate line drive circuit and the source line drive circuit.

ADVANTAGE - Small and lightweight electronic viewfinder has extremely high resolution with a colour filter and low power consumption. Increased CRT flexibility.

Dwg.1/19

Title Terms: ACTIVE; MATRIX; CCD; PANEL; CRT; DRIVE; CIRCUIT; COMMON; SUBSTRATE; PICTURE; ELEMENT; SINGLE; THIN; FILM; TRANSISTOR

Derwent Class: L03; P81; P85; U12; U14

International Patent Class (Main): G02F-001/133; G02F-001/1345;

G02F-001/136; G09G-003/20; G09G-003/36; H01L-021/336; H01L-027/01;

H01L-027/12; H01L-027/13; H01L-029/41; H01L-029/786; H03K-019/094

International Patent Class (Additional): G02F-001/13; G02F-001/137;

G09F-009/00; G09F-009/30; G09F-009/33; G09G-005/00; H01L-021/84;

H01L-023/528; H01L-023/535; H01L-027/02; H01L-029/78; H01L-031/0392;

H03K-017/84

File Segment: CPI; EPI; EngPI

# 訂正有り

# ⑩日本國特許庁(JP)

# ⑩特許出願公開

# 回公關特許公報(A) 平1-289917

| ⑤Int.Cl.⁴                   | 識別記号            | 庁内整理番号                     | @公開 | 平成1年(198 | 89)11月21日 |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|-----|----------|-----------|
| G 02 F 1/133<br>G 09 F 9/30 | 3 2 7<br>-3 3 8 | 7370—2H<br>7335—5C         |     |          |           |
| H 01 L 27/12                |                 | A-7514-5F<br>A-8624-5F審査論求 |     | 讚求項の数 5  | (全 21 頁)  |
| 29/78                       | 3 1 1           | A-6024-37 番宜關水             | 水调水 | 明水域の数 3  | (王 4) 貝/  |

**Q発明の名称** アクテイプマトリクスパネル

**匈特 願 昭63-119919** 

20出 願 昭63(1988) 5月17日

**個発 明 者 三 澤 利 之 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式** 

会社内

**⑫発 明 者 大 島 弘 之 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式** 

会社内

の出 願 人 セイコーエブソン株式 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 上柳 雅蕾 外1名

明 綑 睿

## 1. 発明の名称

アクティブマトリクスパネル

## 2. 特許請求の範囲

(1) 複数のゲート線、複数のソース線及び溶膜トランジスタを備えた画家マトリクスが形成された第一の透明基板と該第一の透明基板に対向配置された第二の透明基板と該第一及び第二の透明基板間に介設された液晶より成るアクティブマトリクスパネルにおいて、

該第一の遵明基板上に、シリコン薄膜による相補形類膜トランジスタより成るゲート線ドライバー回路及びシリコン薄膜による相補形薄膜トランジスタより成るソース線ドライバー回路の少なくとも一方を具備し、前記 関索マトリクスを繰成する薄膜トランジスタは、前記ゲート線ドライバー回路のア至ソース線ドライバー回路を構成するP形

ちの一方と同一の断面構造を有することを特徴と するアクティブマトリクスパネル。

- (2) 前記ゲート線ドライバー回路及び前記ソース線ドライバー回路は相談形容旗トランジスタによるスタティックシフトレジスタを含むことを特徴とする譲求項1記載のアクティブマトリクスパ
- (3) 前記ゲート線ドライバー回路及びソース線ドライバー回路はP形及びN形の窓膜トランジスタより成り、前記P形薄頭トランジスタはソース 個域及びドレイン 領域にアクセプタ不鈍物を含み、前記N形溶頭トランジスタはソース領域及びドレイン領域にアクセプタ不純物と該アクセプタ 不純物よりも高温度のドナー不純物を含むことを特徴とする論求項1又は論求項2記録のアクティブマトリクスパネル。
- (4) 前記ゲート総ドライバー回路及びソース線ドライバー回路はP形及びN形の静臓トランジスタより成り、前記N形薄鯛トランジスタはソース領域及びドレイン領域にドナー不純物を含み、前

記P形類膜トランジスタはソース個域及びドレイン領域にドナー不純物と数ドナー不純物よりも高 濃度のアクセプタ不純物を含むことを特徴とする 譲求項1又は額求項2記録のアクティブマトリク スパネル。

(5) 前記ゲート線ドライバー回路及びソース線ドライバー回路を撥成するP形及びN形の薄膜トランジスタのゲート長は前記図彙マトリクスを構成する薄膜トランジスタのゲート長よりも短かく形成されたことを特徴とする静泉項1又は静泉項2記載のアクティブマトリクスパネル。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 【産獎上の利用分野】

#### 【従来の技術】

従来のアクティブマトリクス被晶パネルは、文献「エスアイディー83ダイジェスト156頁~ 157頁、B/WアンドカラーLCビデオディス

3

### の梭な顯照があった。

# (1) 高額細化が妨げられていた

従来は、第19図に示す様にフレキシブル基板 3と、アクティブマトリクスパネル1のソース線 又はゲート線とがパッド5において接続されており、 実装技術上接続可能なパッド間隔によって画 素ピッチが制限されていた。このため、従来、1 00μm以下の画案ピッチを有するアクティブマ トリクスパネルを園産することは大変困難であり 高箱細化が妨げられていた。

### (2) 袋示装留の小形化が妨げられていた

第19回に示される様な従来のアクティブマトリクスパネルは、ドライバー製積回路が外付して れていたため実装基板6の外形寸法が面積にし以上の案マトリクス部2の4~5倍程度又はそれ以マトリクスがあった。このため、従来のアクティブマトリクスパネルを使用した表示装置の大きさした形で、 に寄与する画案マトリクス部の面段の間に大形にならざるを得ず、このことは、例えばビデオカメラのビューファインダーの様な組小形モニターへ

プレイズアドレストバイポリシリコンティーエフ ティーズ」(モロズミ他)に示される機に薄膜ト ランジスタを用いた画案マトリクスが説明基版上 に形成されたものであり、ゲート級ドライバー回 路及びソース様ドライバー回路は単結晶シリコン によるMOS換積回路で形成され第19図に示す 様に前記アクティブマトリクスパネルに外付けさ れていた。第19図において、1はアクティブマ トリクスパネルであり、該アクティブマトリクス パネル1は國家マトリクス2を備えている。3は フレキシブル基板であり、単結晶シリコンによる ドライバー集積回路4が搭録されている。アクテ ィブマトリクスパネル1とフレキシブル盛板3と はパッド5において接続されている。 奥袋蒸板6 は、ドライバー類積回路4と外部回路とを電気的 に接続するのみならずフレキシブル基板3及びア クティブマトリクスパネル1を機械的に保持して

# [発明が解決しようとする課題]

従来のアクティブマトリクスパネルに依ると次

4

## の応用を制限する要因を成していた。

## (3) 製造コストが高かった

#### (4) 僧顔性が低かった

アクティブマトリクスパネル1とフレキシブル 基板3との接続、ドライバー気 復回路4とフレキ シブル基板3との接続等接続箇所が多くしかもそ れらに応力が加わりやすいため、前記接続箇所に おける接続強度が十分でなく、表示装置全体の信 顔性が低かった。又は、十分な信頼性を確保する ために多大な費用を娶した。

本発明は、以上のごとき混風を凝決し、高額細かつコンパクトで個頭性に優れたアクティブマトリクスパネルを安価に提供することを目的とする。また、本発明のアクティブマトリクスパネル

はビデオカメラの電子ビューファインダーや俳帯 形VTRのモニター等に応用されることを登図し ている。更に、投写形表示装置のライトバルブと しての使用も窓図している。

## 【劔囲を解決するための手段】

上述の韓題を解決するため、本発明は次に示す 手段を施す。

複数のゲート線、複数のソース級及び溶膜トランジスタを備えた画素マトリクスが形成された第一の透明基板と該第一の透明基板に対向配置された第二の透明基板と該第一及び第二の透明基板間に介設された液晶より成るアクティブマトリクスパネルにおいて、

該第一の透明基版上に、シリコン薄膜による相補形薄膜トランジスタより成るゲート線ドライバー回路及びシリコン薄膜による相補形薄膜トランジスタより成るソース線ドライバー回路の少なくとも一方を具備し、前記画素マトリクスを構成する薄膜トランジスタは、前記ゲート線ドライバー回路の至ソース線ドライバー回路を構成するP形

7

域にドナー不純物と該ドナー不純物よりも高温度 のアクセプタ不純物を含むことを特徴とするアク ティブマトリクスパネルを提供する。

前記ゲート線ドライバー回路及びソース線ドライバー回路を構成するP形及びN形の海線トランジスタのゲート長は前記囲業マトリクスを構成する薄膜トランジスタのゲート長よりも短かく形成されたことを特徴とするアクティブマトリクスパネルを提供する。

#### (事 施 倒)

以下、図面に基づいて本発明の実施例を詳細に 説明する。

第1図に本発明の実施例を示す。 同図はシリコン 溶験による相補形金属酸化 膜半導体構造 (Complementary Metal Oxide Semiconductor:以下、CMOS 構造と略記する。)のソース線ドライバー回路12及びゲート線ドライバー回路21と画家マトリクス22とが同一の透明基板上に形成されたアクティブマトリクスパネル11の報造を示したブロック図である。ソース線ドライバ

溶膜トランジスタ及びN形溶膜トランジスタの一方と同一の断面検査を存することを特徴とするアクティブマトリクスパネルを提供する。

前記ゲート線ドライバー回路及び前記ソース線ドライバー回路は相補形MOS構造のスタティックシフトレジスタを含むことを特徴とするアクティブマトリクスパネルを提供する。

前記ゲート線ドライバー回路及びソース線ドライバー回路はP形及びN形の薄膜トランジスタはリース領域トランジスタはソース領域とアクセプタ不純物を含み、前記N形薄膜トランジスタはソース領域及びドレイン領域にアクセプタ不純物と該アクセプタ不純物とよりも高適度のドナー不純物を含むことを特徴とするアクティブマトリクスパネルを提供する。

前記ゲート材ドライバー回路及びソース線ドライバー回路はP形及びN形の薄膜トランジスタより成り、前記N形薄膜トランジスタはソース領域及びドレイン領域にドナー不統物を含み、前記P形潟膜トランジスタはソース領域及びドレイン領

8

一回路12はシフトレジスタ13、 薄膜トランジ スタ (Thin Film Transistor:以下、TFTと略 記する。)より成るサンプルホールド回路17、 18、19、及びビデオ信号バス14、15、1 6 を含み、ゲート線ドライバー回路21はシフト レシスタ20及び必要に応じてパッファー23を 合む。また、画索マトリクス22は、前紀ソース **越ドライバー回路12に接続される複数のソース** 組26、27、28、ゲート線ドライバー回路2 1 に接続される複数のゲート線24、25及びソ ース線とゲート線の交点に形成された複数の画家 32、33を含む. 該國衆はTFT29及び液晶 セル31を含み、該液晶セル31は画常電極と対 向電極31と液晶より成る。 尚、前記シフトレジ スタ13及び20はソース組及びゲート線を順次 選択する機能を有する他の回路、例えばカウンタ - 及びデコーダで代用しても登し支えない。ソー ス線ドライバー回路の入力端子34、35、36 には、それぞれ、クロック個号CLX、スタート 個号DX、ビデオ個号Vi、Vs、Vsが入力さ れ、ゲート線ドライバー回路の入力線子37、3 8には、それぞれクロック信号CLY、スタート 信号DYが入力される。

第1図のシフトレジスタ13及びシフトレジス タ20はP形TFT及UN形TFTより成る相補 形TFTによるスタテック形又はダイナミック形 回路、もしくは片極性TFTによるダイナミック 形又はスタティック形回路にて栂成され得る。こ れらのうち、TFTのデバイス性能を考慮する と、相補形TFTによるスタティック形回路が最 適である。この運由は以下の概に説明される。一 般に、アクティブマトリクスパネルに使用される TFTは絶縁基板トに多結馬又は非品質のシリコ ン薄膜で形成されるため、単結晶シリコンによる 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(以下、 MOSFETと略記する。) に比較して、そのオ ン電流は小さくそのオフ電流は大きい。この理由 は、シリコン薄膜中に存在するトラップ密度が単 結晶シリコン中のそれに比べてはるかに高いため キャリア移動度が小さくなること及び逆バイアス

1 1

OとN形TFT51、52とから成り、N形TF T52のゲートにクロック信号CLが、P形TF T49のゲートに反転クロック信号でしが入力さ れる。同様に、クロックドインバータ44及び4 **5は、P形TFT53、54とN形TFT55、** 56とから成り、N形TFT56のゲートに反転 クロック信号CLが、P形TFT53のゲートに クロック信号 C Lが入力される。第2図(a)に おいて、クロックドインパータ43、46の代わ りに第2図(e)に示すインパータ57とN形T FT58及びP形TFT59より成るアナログス イッチとで構成された回路を使用し、クロックド インパータ44、45の代わりに第2図(ま)に 示すインパータ60とN形TFT61及びP形T FT62より成るアナログスイッチとで根碇され た回路を使用しても差し支えない。

上述したごとく、アクティブマトリクスパネルにおいてドライバー回路をCMOS協造のTFTで椴成することは大変有益である。しかし、従来技術を単にTFTに適用することによって符られ

されたPN扱合においてキャリアの再結合が頻繁に起こることによる。この様なTFTのデバイス上の特徴に鑑み、以下の理由によって本発明は相補形TFTによるスタティックシフトレジスタを提用する。

- (1) TFTはオフ環流が大きいため、TFTによって構成されたダイナミック回路は動作電圧騒 囲、動作周波数範囲並びに動作温度範囲が狭い。
- (2) アクティブマトリクス型液晶パネルの低消費電力性を生かすためドライバー回路は低消費電力の C M O S 排造で形成される必要がある。
- (3) 片極性MOSダイナミックシフトレジスタ に比べて、要求されるオン電流値が小さくて済

第2図(a)に、第1図のシフトレジスタ13 及び20の回路構造例を示す。第2図(a)において、インバータ41及び42は第2図(b)に示す様にP形TFT47とN形TFT48とから成る。また、クロックドインバータ43及び46は、第2図(c)に示す様にP形TFT49、5

1 2

る相補形TFT集積回路は以下の様な欠点を有している。

- (1) P形TFTとN形TFTの双方を同一基板上に集積化する製造方法が複雑となり製造コストが高くなる。
- (2) 相補形TFT築徹回路を徐成するための類 要な要素である特性の揃ったP形TFTとN形T FTを形成することが困難である。
- (3) P形TFT及びN形TFTがドライバー回路を実現するに足る駆動能力を備えていない。

本発明は、製造方法、デバイス構造、デバイス 寸法、材料等に工夫を加えることによって上記の 問題点を克服している。以下、順を迫ってそれら を説明する。

第3図(a)に第1図のソース線ドライバー回路12及びゲート線ドライバー回路21を撥成する相補形TFTの断面 樽造の一例を、第3図(b)に第1図の図索マトリクス22を構成するTFT及び圏索の断面構造の一例を示す。第3図(a)において、71はガラス、石英基板等の絶

級基板であり、その上にP形TFT99及びN形・ TPT100が形成されている。73、76はチ ャネル領域となるシリコン溶膜、72、74、7 5、 77はソース領域又はドレイン領域となるシ リコン部膜であり、72、74はP形に不純物ド ープされており、75、77はN形に不純物ドー プされている。 7 8 、 7 9 は S i O a 、 シリコン ナイトライド等によるゲート絶録職、80、81 **仕多結晶シリコン、金属、金属シリサイド等によ** るゲート電極、82はSiO。等による層間絶縁 腹、 83 は金属等による配線層、 84 はSiO = 等による絶縁眩、 8 5 はパシベーション腹であ る。一方、國累マトリクスの断面構造を示した第 3図(b)において、86は同図(a)の71と 同一の絶級基板であり、その上に画索TFT10 1と170 (インジウム・ティン・オキサイド) 等の選明導電路から成る画案電極94とが形成さ れている。87、88、89は第3図(a)の7 2、 73、 74、 75、 76、 77と 同一のシリ コン辯顧園で形成されており、88はチャネル領

1 5

り成る配線層93にて形成され、画業電極94の みが ITO等の選明導質腹層で形成される。 前記 配越園 (93) をアルミニウム又はアルミシリサ イドで、前記説明導電膜層(94)をITOで形 戒する場合、それら二つの層の間に層間絶縁膜を 設けない構造とすれば同一の工程にて開口された スルーホール(102、103)をそれぞれ異な る二つの潤(93、94)とシリコン薄膜周(8 7、89)との接続用に使用することが可能とな り製造工程が簡略化される。ここで、アルミニウ ムとITOは異なるエッチング液にて加工され、 しかもITOはアルミニウムのエッチング液にて 浸されないという性質を利用しITOをアルミニ アムよりも前の工程にて成腹しバターン形成す る。第3図(b) において、絶縁膜95は液晶9 6に直流電圧が印加されるのを防ぐためのキャバ シタでありその容量値は画案容量の値に比して十 分に小さくなくてはならず、従ってその庭厚は一 定値(例えば、3000A程度)以下でなくては ならない。一方、耐湿性を磁像するため、第3図 域、87及び89はソース領域又はドレイン領域 を成す。銀域87及び89はP形又はN形に不純 物ドープされており、それらの領域に含まれる不 純物の構成は領域72及び74又は領域75及び 77に含まれる不純物の撥成と同一である。90 は78、79と同一の圏より成るゲート絶縁酸、 91は80、81と同一の層より成るゲート電 甑、92は82と同一の圏より成る層間絶盤順、 93は83と同一の層より成る配線層、95比8 4と同一の層より成る絶縁瞭、96は被晶、97 は透明導電膜層を含む対向電額、98は透明基板 である。ここで、ドライバー回路を構成するTF T99、100と画素TFT101とは、ソー ス・ドレイン領域、チャネル領域、ゲート絶縁 膜、ゲート電極、層間絶縁膜はそれぞれ同一の薄 膜層で形成されている。また、ソース線ドライバ ー 同路 並びにゲート 組ドライバー 回路における T FT間の接続は例えばアルミニウム等の金属によ るシート抵抗の低い配線層83を介して娘され、 画案マトリクス内のソース線は83と同一の層よ

16

(a) に示す様にドライバー回路部を一定値(例えば1μm程度)以上の腹厚を有するパシベーション膜85にて彼う必要がある。パシベーション膜85にて彼うマトリクス基板全面に成態した後ドライバー部を残して除去するという方法で形成するのが最も有効であり、このため、前記パシペーション2285は、絶線膜84、95を設さないエッチング液にて加工される材料、例えばポリイミド等、で機成される。

上記本発明の製造方法をでいていていているという場合により得います。 世来の単結晶シリコンによるCMON形成の製造方法に依るとと内をはNN形域の製造方法に依るとと内をは、N形域の関連をは、N形域のSFETののようと、N形域のSFETののように対し、本発明によると内では下下のの製造工程によると内では、Nの製造工程によると内では、本発明によると内では、本発明によると内では、工程を追加する。

ることによって相補形TFT象複回路が実現され 2

第4回(a)~(d)に、本発明のアクティブ マトリクスパネルの製造工程の主要部の一例を示 す。まず第4回(a)の機に、適明な絶録基板1 10上にシリコン海臈を堆積させた後、所選のパ ターンを形成して、P形TFTのチャネル領域! 11及びN形TFTのチャネル領域112、11 3を形成する。その後、熱酸化法や気相成長法を 用いてゲート絶録腺114、115、116を形 成し、更にゲート電極117、118、119を 形成する。次に、第4図(b)の様に、イオン打 ち込み法を用いてポロンなどのアクセプタ不純物 120を全面に打ち込む。打ち込まれたアクセブ タ不純物は後の熱処理で活性化してアクセプタと なりP形半導体を形成する。これにより、P形T FTのソース・ドレイン領域121、122が形 成される。この際、N形TFTのソース・ドレイ ン領域となるべき領域123、124、125、 126にもアクセプタが添加される。次に、第4

1 9

ももちろん可能である。この様にして得られた下 FTにおいて、P形TFTはソース・ドレイン領域にアクセプタ不純物を含み、N形TFTはソース・ドレイン領域にアクセプタ不純物と該アクセプタ不純物よりも高温度のドナー不純物を含む。

上記製造工程において、第4図(b)のアクセプタ不純物120をドナー不純物120に、同図(c)のドナー不純物127をアクセプタ不純物127に超き換えることによって、同図(d)にN形TFT132及びP形TFT133、134が得られる。この様にして得られたN形TFTはソース・ドレイン領域にドナー不純物を含み、P形TFTはソース・ドレイン領域にドナー不純物を含み、P形TFTはソース・ドレイン領域にドナー不純物を含む。

上述の製造方法によれば、片極性TFT築科回路の製造工程に対し、第4図(c)のマスクバターン128の形成に要する1回のホト工程を追加するだけで相機形TFT築根回路が形成される。

図(c)の樹に、P形TFTを、例えばホトレジ スト128等のマスク材で被覆して、リン又はヒ **穀等のドナー不純物127を前記アクセプタ不純** 物120より高濃度に打ち込む。打ち込まれたド ナー不純物は後の胎処理で活性化してドナーとな る。仮に、前記イオン打ち込みされたアクセプタ 不純物の設度が1×10 1cm で、ドナー不純物 の適度が3×10'"cm"であれば、領域12 3. 124. 125. 126 # 2 × 10 15 c m - 5 に対応するドナーのみが含まれるのとほぼ等価と なる。以上でN形TFTのソース・ドレイン領域 123、124、125、126が形成される。 次に、第4図(d)の様に、前記マスク材128 を除去した後、層間絶線膜129を堆積させ、ス ルーホールを開口し、選明導電腹による画素電極 131を形成し、金属等による配線130を形成 する。以上でドライバー回路部のP形TFT13 2、 N 形 T F T 1 3 3、 画 索 マ ト リ ク ス 部 の 画 索 TFTを成すN形TFT134が完成する。尚、 画素マトリクス部のTFTをP形に形成すること

2 0

次に、相額形類積回路を構成するために必要な特性の揃ったP形TFT及びN形TFTを実現する手段について述べる。従来、II - VI 族化合物半駆体を用いたTFTが古くから知られている。しかし、次の二つの理由、

(1) 化合物半導体では、P形、N形双方の導電 形を制御し実現することが事実上不可能である。

(2) 化合物半導体と絶線膜との界面の領御が極めて困難であり、MOS構造が実現されていな

によって、化合物半導体を用いて相補形下下下を実現することは出条ない。従って、本発明ではシリコン郡以にてソース・ドレイン領域及びチャ品質シリコン郡以及び多結晶シリコン郡以にそのキャリア移動度を第1表に示す。 同表より、TFTを構成する際、P形、形形ので特性を描えやすいこと及びTFTの電流供給配力を大きく出来ることから、相補形TFT集散回路を実現するためには多結晶シリコン海線が最適であると言える。

2 3

イン間電流I。』の相対値である。同図からわかる様にTFTはオン・オフ比が低いため、第1図における画素マトリクス用TFT29とドライバー回路12及び21を構成するTFTのそれぞれを最適な案子寸法に形成しなくてはならない。例えば、NTSC信号を表示することを選図した場合、画案マトリクス用TPTは、使用温度範囲内において次式を満足しなくてはならない。

0. 1 · C : 
$$R_{opri} \gtrsim \frac{1}{6.0}$$
 (sec) ···· (1)

5 · C · Row · ≤ 1 O (μ s Θ c) · · (2)

ここで、 C · は一国素の全国素容 疑、 Row · 、
Row · · はそれぞれTFTのオン抵抗、オフ抵抗である。式(1) は任意の図 かにおける保持条件であり、これが満足されれば審さ込まれた電荷の 9 O %以上が 1 フィールドに 亘って 保持される。 また、式(2) は任意の 函案における 寄き込み条件であり、これが満足されれば所 急の表示信号の 9 %以上が 画案に ひされれば所 急の表示信号の 9 %以上が 画案に ひされれば 所 急の表示信号の 9 %以上が 画案に でき込まれる。 一方、ドライバー 回路を 様成するTFTは、 使用 温度範囲内に ち

第1旁

|         | + + リ : | ア 移 励 度<br>V·sec) |
|---------|---------|-------------------|
|         | N R     | P 形               |
| 非品質シリコン | 0.1 ~ 1 | 10-4~10-          |
| 多結晶シリコン | 5 ~ 50  | 5 ~ 50            |

水に、TFT、特にドライバー回路を構成するP形及びN形TFTの電流供給飽力を高めるために本発明が採用する手段について述べる。先に述べたごとく、非単結晶シリコン対象によるTFTは、トラップ密度が高いため、単結晶シリコンがリコンがが、大きい特性を有する。第5図に、ゲート長、ゲート幅、及びソース・ドロでは、投動はソース・ドレン・の電圧V。。、接触はソース・ドレートの電圧V。。、接触はソース・ドレートの電圧V。。、接触はソース・ドレートの電圧V。。、接触はフース・ドレートの電圧V。。、接触はフース・ドレートの電圧V。。、接触はフース・ドレートの電圧V。。、

2 4

いて次式を満足しなくてはならない。

 $k \cdot (C \cdot R_{ons} + C \cdot R_{ons}) \leq \frac{1}{2 \cdot r} \cdot (3)$ ここで、Cェ、C。はそれぞれ図2(a)におけ る節点142、143に付加する容量、Ross. Rous はクロックドインパータ43、インパータ 41の出力抵抗、 f はシフトレジスタのクロック 周波数、kは定数である。(kの値は、経験的に **含って、1、0~2、0程度である。) 出職人の** 実調及びシミュリーションによると、例えばクロ ック間波数 t = 2 M H z 程度のシフトレジスタを 奥現するためには、ドライバー回路を形成するT FTのRong 及びRong は画業TFTのRong の 1 以下でなくてはならない。この様な低出力 抵抗を実現するため、本発明は、耐圧が許す限度 内においてドライバー回路を構成するTFTのゲ ート長を極力想かく形成する。また、第1 圏にお けるサンプルホールド回路17、18、19を形

成するTFTは、シフトレジスタ13を形成する

TFTよりも低耐圧でよいため設シフトレジスタ13を形成するTFTよりもゲート 長を更に短かく形成する、第6図にゲート長しの定題を、第2表に本発明に採用する各部のTFTのゲート長の一例を示す。第6図において、142はゲート電額、143はチャネル領域を形成するシリコン認識であり、144がゲート長を145がゲート倒を示す。

第2会

|                    | ゲート長  | L (   |
|--------------------|-------|-------|
|                    | P形TFT | N形TFT |
| 画索マトリクス用<br>TFT    |       | 20.0  |
| シフトレジスタ用<br>TFT    | 4.0   | 5 5   |
| サンプルホールド<br>回路用TFT |       | 4.5   |

P形TFT及びN形TFTの電流供給能力を高めるため、チャネル領域を形成するシリコン溶験

2 7

Xx exx のいずれの値よりも小さく構成する。第7回に、空乏圏が形成されたTPTの断面構造を示す。同箇において、146は絶級基板、147はチャネル領域を成すシリコン潜腹、148、149はソース・ドレイン領域を成すシリコン溶腹、150はゲート絶機膜、151はゲート電極であり、Xxxx、Xは、それぞれ、シリコン溶膜の膜を示している。

以上に遊べたそれぞれの手段、即ち、

- (1) ドライバー回路の回路形式を相溜形TFT によるスタティック形のものとすること。
- (2)相補形TFT築積回路の製造方法及び構造 に工夫を加えること。
- (3) P形及びN形TFTの特性を揃えること。
- (4) TFTの負荷駆勁能力を高めること。

によって、アクティブマトリクスパネルにドライ バー回路を内蔵するための基本となる技術が確立 される。

次に、上述の基本技術の上に立って、本発明を

 $X_{N \text{ max}} = (2 \epsilon \cdot 2 \phi_{PN}) + (q \cdot N_A)^{-1}$ ....(5)

ここで、qは単位電荷盤、sはシリコン薄膜の間電率、 φ ro、 φ em はそれぞれP形、N形TFTのフェルミエネルギー、N s、N a はそれぞれチャネル領域における等価的なドナー密度、アクセプタ密度は、当該領域に存在するドナー及びアクセプタ不純物の密度とドナー及びアクセプタ不純物の密度とドナー及びアクセプターとして働くトラップ密度とから決められる。本発明では、P形及びN形TFTにおけるチャネル領域のシリコン薄膜の厚さを静記 X p gen 及び

28

更に有効なものとするためのいくつかの手段について説明する。

まず、一番目に、本発明で使用する、アクティ ブマトリクスパネル内のパターンレイアウト上の 工夫について述べる。第8図は、各機能プロック のレイアウトを説明するための、アクティブマト リクスパネルの平面図である。画像が正像として 一形成される機にアクティブマトリクスパネル16 0を見て、天及び(又は)地の方向の周辺部にソ 一ス線ドライバー回路161(162)を形成 し、該ソース線ドライバー回路内で周辺から中心 に向かって躓にシフトレジスタ163、パッファ - 1 6 4 、ピヂオ 個号パス 1 6 5 、サンプルホー ルド回路166を配置する。また、左及び(又 は)右方向の周辺郎にはゲート線ドライバー回路 167(170)を形成し、酸ゲート趨ドライバ 一内で周辺から中心向かって閼にシフトレジスタ 168、パッファー169を配置する。顔紀ソー ス級ドライバー回路161(162)及びゲート 娘ドライバー回路167(170)に接する様に

3 1

に相補形 T F T によるインバータを形成する例である。同図において、201、202はソース部のコンタクト形成用のスルーホール、203はゲート電極である。まず、第10図(a)の様に、208を境界として一つのシリコン溶膜の島に P 形領域 204と N 形領域 205とを設ける。次に、第10図(b)の様に、スルーホール 206によってドレイン部のコンタクトを形成し、配線207によってインバータの出力を取り出す。

本発明を更に有効にするとのこのに対して、 なは関するものである。第1回に示されば、 なに対するものである。第1回に示さなは、 なに、はは、 ないである。第1回に示さなは、 ないのに、 ないののに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないののに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないのに、 ないののに、 ないのに、 ないのに 5 はそれぞれ正電源用配線、負電源用配線、18 6~191はP形TFTのソース・ドレイン及び チャネル部を成すシリコン薄膜、192~195 はN形TFTのソース・ドレイン及びチャネル部 を成すシリコン海膜であり、破線で囲まれた領域 196、197、198にドライバー回路の単位 セルが形成される。各TFTの繋子分離は、同種 性、異氮性にかかわらず、シリコン溶膜を島状に エッチングすることによって成されるため、例え は、N形TFT用シリコン薄膜の風192とP形 TFT用シリコン薄膜の島187との距離 aと、 P形TPT用シリコン薄膜の二つの島187と1 88との距離などを略等しくすることが可能とな る。本発明は、この性質を積極的に利用し、P形 TFT用の島とN形TFTの島とを互いちがいに 配置することによって、単位セルが繰り返される 方向の集積度を高めている。

本発明は、更に線積度を高めるために、次の様な手段を併用する。第10図(a)、(b)は、正電源用配線199と負電源用配線200との間

3 2

状のノイズが重量される結果、アクティブマトリ クスパネルの画面にライン状の表示ムラが生ず る。本発明は、第11図(a)に示す様に、CL 用配線とCL用配線をツイスト配置することによ って上述のクロックノイズを低複させる。 第11 図(a)はソース線ドライバー回路を示してお り、210~213はシフトレジスタの単位セ ル、214、215はサンプルホールド回路、2 16は画案マトリクス、217はビデオ僧母バス である。218、219はそれぞれCL配線CL 配線であって、配線の略中央においてツイストさ れている。この様にすることによって、CL配線 及びビデオ信号パス間の平均距離と、 CL 配線及 びビデオ僧号バス間の平均距離とが略等しくな り、その結果、CL配線とピデオ個号バスとの間 に付加する浮遊容徴(Csi+Css)と、CL配線 とビデオ信号バスとの間に付加する浮遊客型 (C:++C:4)とが暗等しくなる。また、CLと CLとは第11図 (b) に示される极に、一方の 立ち上がりタイミングと他方の立ち下がりタイミ ングが略一致する。以上の結果として、ビデオ信号に監督されるクロックノイズは大幅に経滅され、画面上にはされいな表示が得られる。 尚、 C しと C L とのツイスト回数は複数でも登し支えない。

3 5

駆動するのに十分とは言えない。この動作速度の 遅さを補うため、本発明は第13図(a)に例示 する回路構造と同図(b)に例示する駆動方法を 用いる。第13図(a)において、250はソー ス線ドライバー国路に含まれる第1のシフトレ ジスタであり、スタート信号 D X とクロック C L × 1 及び C L × 1 が与えられ、出力信号 2 5 2, 254、・・・ を出力する、また、251はソース 線駆動回路に含まれる第2のシフトレジスタであ り、スタート信号DXとクロックCL×2及び CL×2が与えられ、出力信母253、255, ··を出力する。265はピデオ倡号Vが与えられ るビデオ信号パス、256~259はサンブルホ - ルド回路、261~264はソース線、260 は画器マトリクスである。前配ソース糊ドライバ - 回路に入力される信号 V、 D X、 C L × 1、 CL×1、CL×2、CL×2及びシフトレジス タ250、251より出力される信号252~2 55を第13図(b)に示す。第13図(a)の ソース値ドライバー回路は2系列のシフトレジス

本発明を更に有効にする工夫の四番目は、TFTによるドライバー回路の動作遠度の遅さを揺う 駆動方法に関するものである。第5回に示される 様にTFTの性能は単結晶シリコンMOSPET の性能に比して劣るため、TFTよるシフトレジ スタの動作速度はアクティブマトリクスパネルを

3 6

タ250、251を具備しており、シフトレジ スタ250、251はそれぞれ略90°位相の ずれたクロックCL×1 (CL×1)、CL×2 (CL×2) で駆動される。ソース線ドライバー 回路がN系列のシフトレジスタを具備する場合、 各シフトレジスタは略 $\frac{180}{N}$ だけ位相のずれたN 系紋のクロックとその反転クロックで駆動され る。CL×1及びCL×2の周波数をまとすれ ば、出力個号252~255は 1 の時間間隔で 顕次出力され、それぞれのエッジ266~269 でビデオ信号Vをサンプリングし、ソース超26 1~264にホールドする. この結果、 周波数 t のクロックで駆動されるシフトレジスタを用いて 周波数4tのサンプリングを実現することが可能 となり、TFTによるシフトレジスタの動作選股 の選さを補う有効な手段となる。前記ソース線ド ライパー国路が N 系列のシフトレジスタを具備す る場合、周波数1のクロックで駆励されるシフト

クスパネルの勝口率を極めて高くすることが可能 となる。

本発明を受に有効にする工夫の最後は、ドライ パー回路を内職したアクティブマトリクスパネル の実装に関するものである。第16図(a)、 (b) にその具体例を示す。同図(a) は断面格 造を示す図であり、330はTFTによる画案マ トリクスとドライバー回路とが形成された選明基 板、331は対向電極が形成された透明落板、3 34はシール材、333は封入された液晶、33 5 は 実装 基板 、 3 4 0 は 実装 基板 3 3 5 の 閉口 部、338は金、アルミ等の金属によるワイヤ、 339は保護部材である。 突發基板 335 におい て、透明蓄板330が配置される部分に凹部33 6を設けることは、ワイヤ338による接続強度 を確保するうえて大変有効である。また、実姿基 板の一部又は全部に遮光部材337を設け、避明 蒸板331又は逸明勘板330に画素マトリクス 部の周囲を取り囲む機な形状に帯状に遮光部材3 32を設けることは、アクティブマトリクスパネ

4 3

スの周辺に相綱形TFTによるドライバー回路を **剱役化する技術が確立され、小形、窩箱細、低消** 愛尾力でありかつ個額性の高いアクティブマトリ クスパネルを安価に得られるようになった網界、 第17図に例示する様な構造のEVFが実現可能 となっている。第17図において、350は撮像 義證、352は記録装置、351はビデオ信号処 理回路で端子382には複合映像信号が得られ る。353がEVFであり、鞍EVF353はク ロマ回路、周期制御回路、液晶パネル駆動信号形 成回路、電源回路、バックライト駆動回路を含む 駆動回路部354と、バックライト用光源356 と、拡散板357と、個光板358及び360 と、本発明のアクティブマトリクスパネル359 と、レンズ361を具備して成る。以上の機にす ることによって、従来のCRT (Cathode Ray Tube)を用いたEVFになかった次の機な効果が もたらされる。

(1) カラーフィルターを備えたアクティブマトリクスパネルを使用することによって、画楽ピッ

実施例の最後として、本発明の応用例を二つ挙 げて説明する。

応用例の一つは、本発明のアクティブマトリクスパネルを用いて機成される、ビデオカメラ等の電子ビューファインダー(Electric View Finder:以下、EVFと略記する)である。前述した様な多くの工夫を施すことによって、画者マトリク

4 4

チが50μm以下の極めて高精細なカラーEVF が実現される。しかも低消費電力化も促進され

- (2) 極めて小形・省スペースでしかも極めて騒 量なEVFが実現される。
- (3) EVFの形状の自由度が増大し、例えばフ ラットEVFの機な斯新な憩匠が可能になる。
- もう一つの応用例は、本発明のアクティブマト リクスパネルを液晶ライトパルプとして使用した 投写形カラー瓷示装置である。

第18回は、該投写型カラー發示議録の平面図である。ハロゲンランプ等の投写光課370から発した白色光は、放物ミラー371により祭光域の外で、熱線カットされ、可視光のみがダイイクロの終ラー系に入射する。まず、脅色反射して一つのカックにより、砂色光りを反射した一つの大りを通過する。反射した一つの反射ミラー374により方向を変え、容色変調の

ライトパルプ378に入射する。

骨色反射ダイクロイックミラー373を超過した光は、緑色反射ダイクロイックミラー375に入射し、緑色光(おおむね500 [nm] から600 [nm] の間の波長の光)を反射し、その他の光である赤色光(おおむね600 [nm] 以上の波長の光)を透過する。反射した緑色光は、緑色変調液品ライトバルプ379に入射する。

緑色反射ダイクロイックミラー375を超過した赤色光は、反射ミラー376、377により方向を変え、赤色変調液晶パルプ380に入射する。

育色光、緑色光、赤色光は、それぞれ、青、緑、赤の原色僧号で駆動された、本発明のアクティブマトリクスパネルによる液晶ライトバルブ378、379、380によって変調された後、ダイクロイックブリズム383によって合成される。ダイクロイックブリズム383によって合成される。ダイクロイックブリズム383は、南反射面382とが互いに直交するように榕成されている。こうして合成されたカラー画

4 7

#### 【発明の効果】

前述の【認題を解決するための手段】並びに 【実施例】に対応させて本発明の効果を説明する。

まず、本発明を有効なものとする四つの話本技 術がもたらす効果について説明する。

第一に、國業マトリクス邸と同一の選明基板上 に相補形TFTによるゲート線乃至ソース線のド ライバー回路を築設化することによって以下の効 果がもたらされる。

- (1) 外付けドライバー類段回路を突装する際の接紙ピッチによって、パネルの箱細度が制限されることが無くなる。この結果、本発明を用いることによって、50 um以下の画器ピッチを育する液晶パネルが実現可能となる。
- (2) パネルを突装する実装基板の外形寸法が大 網に小形化され、本発明の液晶パネルを用いた袋 示装置の小形・薄形・蜒盤化が促進される。
- (3) ドライバー築酸回路を外付けする工程が不 要となるため、本発明の油島パネルを用いた表示

像は、投写レンズ384によってスクリリーン上に拡大投写され変示される。以上の機にすることによって、従来のCRTによる投写管を用いた投写形カラー姿示装置に無かった次の機な効果がもたらされる。

- (1) 液晶ライトパルプを、CRTに比してはるかに小形かつ高精細に形成することが出来るため前記投写レンズ384に口径の小さいものを使用することが許される。このため、投写形カラー殺示箋世の小形化、経量化、低コスト化が実現される。
- (2)本発明のアクティブマトリクスパネルは高い開口率を有するため、小口径の投写レンズを用いても明るい表示を得ることが出来る。
- (3) CRTによる投写管と異なり、前記ダイクロイックミラー及びダイクロイックプリズムによって赤、緑、街それぞれのライトバルブの光軸を完全に一致させ得るため、三色のレジストレーションが大変良好となる。

以上で本発明の実施例の説明を終える。

48

装置の低コスト化が促進される。

- (4)ドライバー集穣回路の外付けが不要となる ため、本発明の波晶パネルを用いた表示接近の個 類性が向上する。
- (5) 相補形TFTによってドライバー回路を形成することによって、液晶パネルが本衆持っている低電力性との相乗効果が発椒され、袋示装置全体の低電力化が実現される。これは、ビデオカメラのEVFや携帯形面像モニターへの応用を可能とするための象要な要素である。

第二に、相補形TFTを用い、尚且つ、シフトレジスタをスタティック形の回路構成とすることによって、低電力化のみならず動作電圧範囲を広げる効果をもたらす。 TFTの欠点はシフトレジスタをスタティック形相成とすることによって補われ、動作電圧範囲及び動作周波数範囲が拡大される。

第三に、相補形TFTの構造において、第1の

極性のTFTのソース・ドレイン領域に第1の極性の不純物を含み、第2の極性のTFTのソース・ドレイン領域に第1の極性の不純物とそれの領域に第1の極性の不純物を含む特遣を受けることによって、従来の片極性のTFTの製造工程に単に1回のホト工程を追加することによって、安価に、画業マトリクスを含む相補形下下、銀行の形でである。

第四に、ドライバー回路を構成するTFTのゲート長を画器マトリクスを構成するTFTのそれよりも短かく形成することによって、ドライバー回路の動作速度を向上させ、前且つ、各画素における書込み、保持動作を最適状態に保つことが可能となる。

次に、本発明を更に有効なものとする七つの手 段がもたらす効果について説明する。

第一に、各機能プロックのパターンレイアウト を、第8図、第9図、第10図(a)、(b)の 様にすることによって、特にドライバー回路部の

5 1

ー 回路内蔵アクティブマトリクスパネルが実現される。

第五に、第14図の様にドライバー回路の各出力にテスト回路を設けることによって、従来テストパターンを設示した状態で目視にて行っていたアクティブマトリクスパネルの検査を、電気的にしかも自動で実施することが可能となる。

第六に、各國素に第15図(a)、(b)の様な構造の保持容量を作り込むことによって、製造コストの上界無しに、しかも、開口率をほとんど減少させること無しに、各國素における電荷の保持をより確実なものとすることが可能となる。

第七に、実装器造を、第16図(a)、(b)の様なものとすることによって、接続強度及び信 銀性を向上させ得るのみならず、本発明のアクティブマトリクスパネルにバックライト装置を併用 して選過形設示装置を構成する場合に図索マトリ クス郎周辺から不要光が洩れることを防止出来 る。

**盤後に、本発明を特定の衰示システムに応用す** 

集穣度が高められ、回常ピッチという限定された ピッチ内にドライバー回路の単位セルを作り込む ことが可能になる。

第二に、ソース線ドライバー回路のクロック配線を第11図(a)の機に配置することによって、ビデオ信号に混入するクロックノイズを除去し、画面に生ずるライン状の表示ムラを視認不可能なレベルに抑圧することが可能となる。

第三に、第12図に示すサンブルホールド回路 に接続される抵抗を全ソース線に直って均一化す ることによって、全ソース線への表示信号の審き 込みレベルを完全に均一にすることが可能とな り、ライン状の表示ムラが除去される。

5 2

ることによって得られる効果について違べる。

第一に、本発明をピデオカメラのEVFに応用することによって、従来のCRTを用いたEVFに無かった以下の効果がもたらされる。

- (1) カラーフィルターを備えたアクティブマトリクスパネルを使用することによって、 圏 案ピッチが50 μ m 以下の極めて高精細なカラーEVFが実現される。 しかも低消費 電力化も促進される。
- (2) 極めて小形・省スペースでしかも極めて駆 量なEVFが実現される。
- (3) EVFの形状の自由度が増大し、例えばフラットEVFの様な斬新な意匠が可能になる。

第二に、本発明を投写形カラー表示装置に応用 することによって、従来のCRTを用いたものに 盤かった以下の効果がもたらされる。

(1) 液晶ライトバルブを、CRTに比してはるかに小形かつ高額細に形成することが出来るため 投写レンズに口径の小さいものを使用することが 許される。このため、投写形カラー投示装置の小 形化、鑑量化、低コスト化が突現される。

- (2) 本発明のアクティブマトリクスパネルは高い関口率を有するため、小口堡の投写レンズを用いても明るい表示を得ることが出来る。
- (3) CRTによる独写智と異なり、前記ダイクロイックミラー及びダイクロイックブリズムによって赤、緑、資それぞれのライトバルブの光确を完全に一致させ得るため、三色のレジストレーションが大変良好となる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の実施例、即ち、周辺にドライバー回路を集積化したアクティブマトリクスパネルを示した図。

第2図(a)~(()は、第1図におけるドライバー回路の詳細な構成例を示した図。

第3図(a)、(b)は、本発明のアクティブマトリクスパネルの断面構造を例示した図。

第4図(a)~(d)は、本発明のアクティブマトリクスパネルの製造方法を例示した図。

5 5

第16図(a)、(b)は、本発明を更に育効なものとする第七の手段を説明するための図。

第17図は、本発明の第一の応用例を示した 図。

第18図は、本発明の第二の応用例を示した 図。

第19図は、従来技術を説明するための図。

以上

出顧人 セイコーエブソン機式会社 代理人 弁理士 上 柳 雅 贇(俺1名) 第5回は、本発明に関わるTFTの特性例を単 結晶シリコンMOSFETのそれと比較して示し たM

第6図は、本明細含中におけるゲート侵、ゲート幅の定義を示した図。

第7回は、本明和各中における空乏悶幅、シリコン溶膜の臓域の定義を示した図。

第8図、第9図、第10図(a)、(b)は、本発明を更に有効なものとする第一の手段を説明するための図。

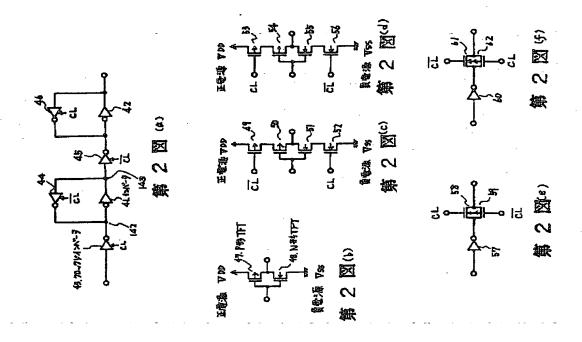
第11図(a)、(b)は、本発明を更に有効なものとする第二の手段を説明するための図。

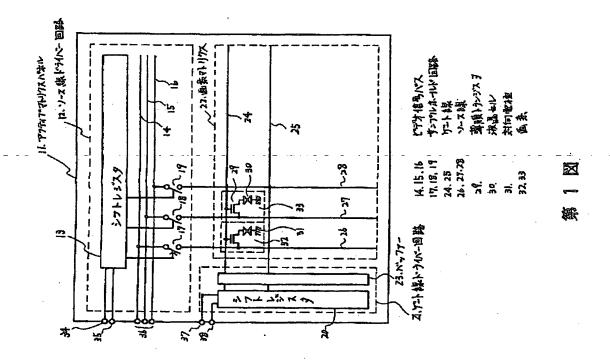
第12図は、本発明を更に有効なものとする第 三の手段を説明するための図。

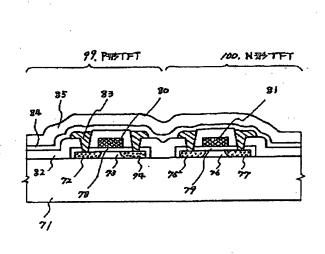
第13図(a)、(b)は、本発明を更に有効なものとする第四の手段を説明するための図。

第14回は、本発明を更に有効なものとする第 五の手段を説明するための図。

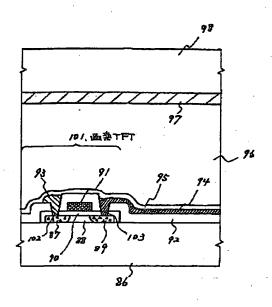
第15図(a)、(b)は、本発明を更に有効なものとする第六の手段を説明するための図。



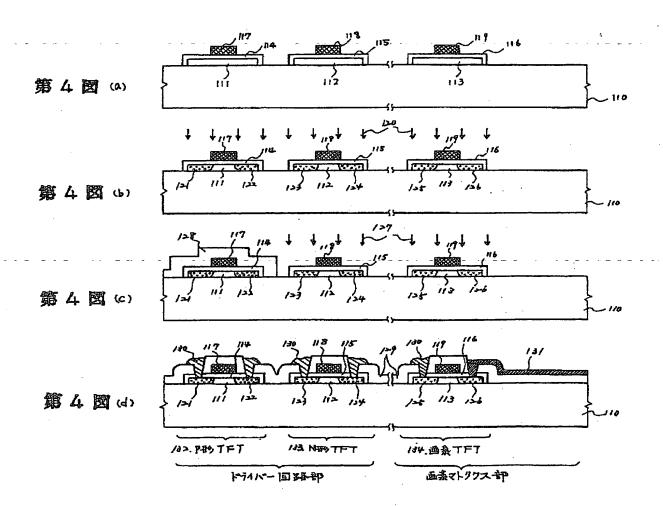


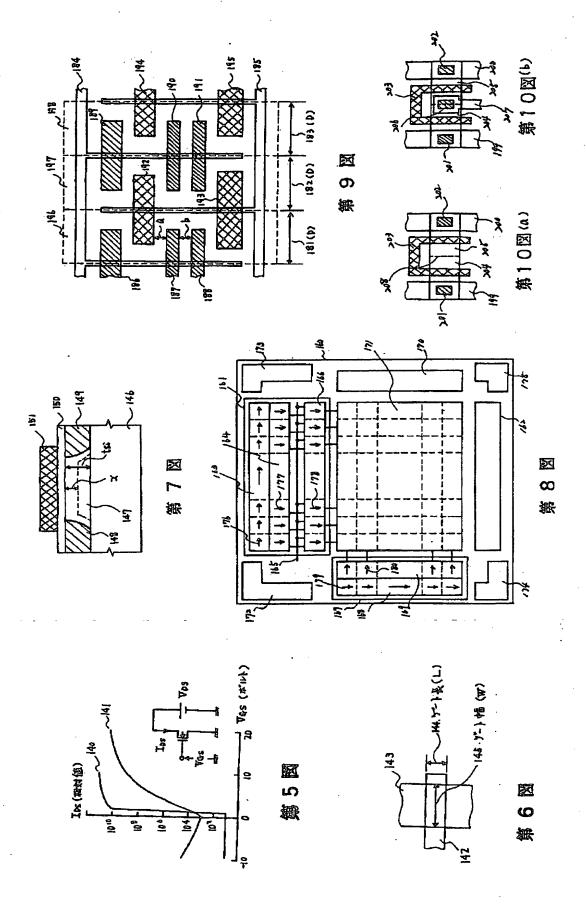


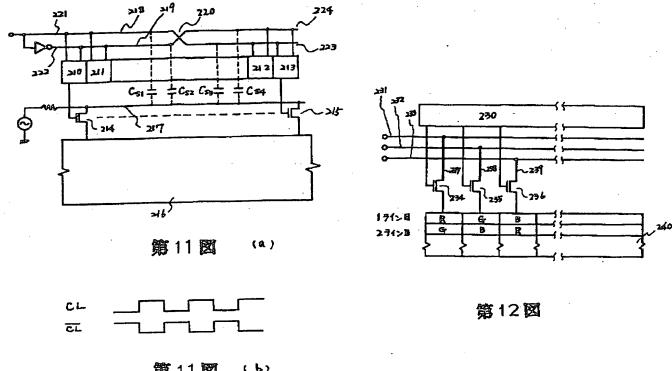
第3図(2)



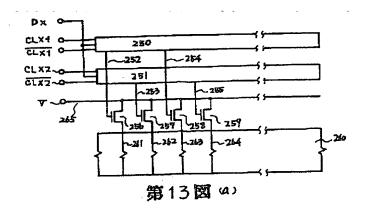
第3図ゆ

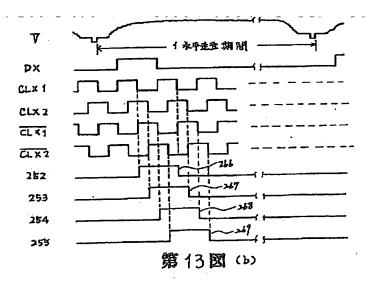




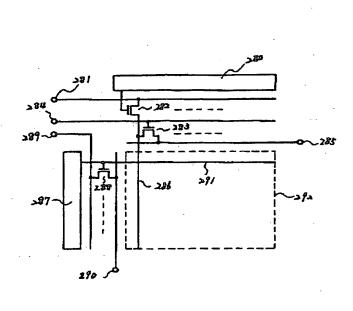




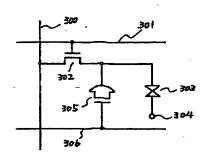




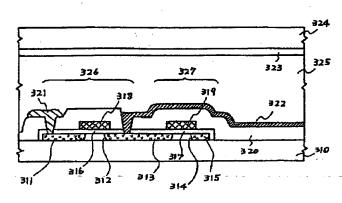
-173-



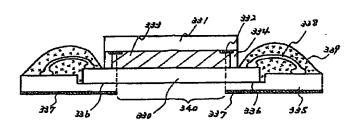
第14図



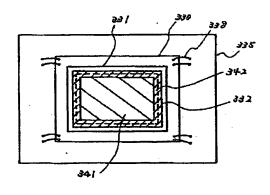
第15國 (a)



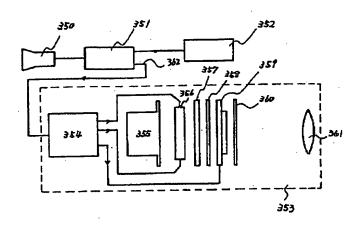
第15 図 (b)



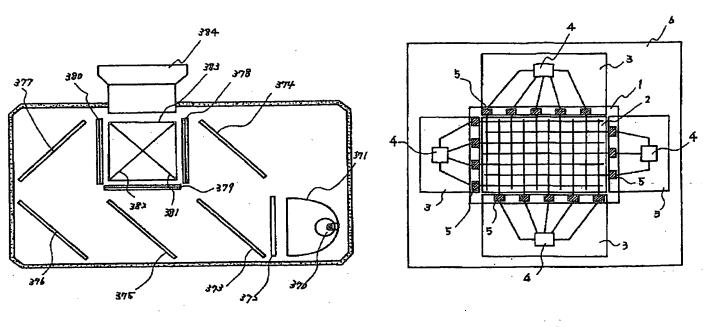
第16図 (4)



第16國 (1)



第17國



第18図

第19图